



**INTELLECTUAL
PROPERTY INDIA**

PATENTS | DESIGNS | TRADE MARKS
GEOGRAPHICAL INDICATIONS



सत्यमेव जयते

क्रमांक : 022119410
SL No :



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पेटेंट कार्यालय
THE PATENT OFFICE
पेटेंट प्रमाणपत्र
PATENT CERTIFICATE
(Rule 74 of The Patents Rules)

पेटेंट सं. / Patent No. : 403977
आवेदन सं. / Application No. : 494/MUM/2010
फाइल करने की तारीख / Date of Filing : 24/02/2010
पेटेंटी / Patentee : INSTITUTE FOR PLASMA RESEARCH

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को, उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित PLASMA ENHANCED JET VAPOR DEPOSITION OF METALLIC FILMS नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार आज तारीख फरवरी 2010 के चौबीसवें दिन से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled PLASMA ENHANCED JET VAPOR DEPOSITION OF METALLIC FILMS as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 24th day of February 2010 in accordance with the provisions of the Patents Act, 1970.



अनुदान की तारीख : 19/08/2022
Date of Grant :

पेटेंट नियंत्रक
Controller of Patent

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, फरवरी 2012 के चौबीसवें दिन को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष में उसी दिन देय होगी।

Note. - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained will fall / has fallen due on 24th day of February 2012 and on the same day in every year thereafter.